# PRODUCTION OF Pt-Ni ALLOY FOR SPUTTERING

Patent Number:

JP63033563

Publication date:

1988-02-13

Inventor(s):

KEZUKA HIROYUKI

Applicant(s):

TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK

Requested Patent:

**■** JP63033563

Application Number: JP19860174945 19860725

Priority Number(s):

IPC Classification:

C23C14/34

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PURPOSE: To produce a Pt-Ni alloy target for sputtering having no cracks by melting a Pt-Ni alloy, casting it in a casting mold having large heat capacity or a water-cooled casting mold and plastically working the resulting ingot to a required shape.

CONSTITUTION:A Pt-Ni alloy is melted and cast in a split Cu casting mold 1 having large heat capacity or a watercooled casting mold (not shown) to obtain a Pt-Ni alloy ingot 2 without excessively raising the temp, of the mold 1. The volume of the mold 1 is preferably made >=about 10 times the volume of the ingot 2 so as to regulate the rise of the temp. during the casting to <=about 150 deg.C. The resulting ingot 2 has a fine and uniform crystal structure and does not cause intercrystalline cracking when it is plastically worked to a required shape. The worked ingot is heat treated by rapid cooling in water. During the cooling, heat cracking is not caused. Thus, a Pt-Ni alloy target of high quality is obtd.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

obseed to Sale



# Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

63033563

**PUBLICATION DATE** 

13-02-88

APPLICATION DATE

25-07-86

APPLICATION NUMBER

61174945

APPLICANT: TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK;

INVENTOR :

KEZUKA HIROYUKI;

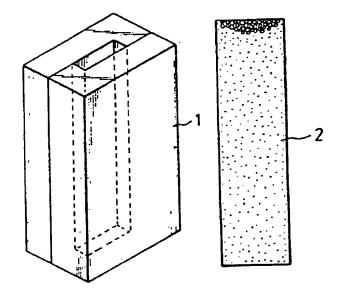
INT.CL.

: C23C 14/34

TITLE

: PRODUCTION OF PT-NI ALLOY FOR

**SPUTTERING** 



ABSTRACT: PURPOSE: To produce a Pt-Ni alloy target for sputtering having no cracks by melting a Pt-Ni alloy, casting it in a casting mold having large heat capacity or a water-cooled casting mold and plastically working the resulting ingot to a required shape.

> CONSTITUTION: A Pt-Ni alloy is melted and cast in a split Cu casting mold 1 having large heat capacity or a water-cooled casting mold (not shown) to obtain a Pt-Ni alloy ingot 2 without excessively raising the temp. of the mold 1. The volume of the mold 1 is preferably made ≥about 10 times the volume of the ingot 2 so as to regulate the rise of the temp. during the casting to ≤about 150°C. The resulting ingot 2 has a fine and uniform crystal structure and does not cause intercrystalline cracking when it is plastically worked to a required shape. The worked ingot is heat treated by rapid cooling in water. During the cooling, heat cracking is not caused. Thus, a Pt-Ni alloy target of high quality is obtd.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭63 - 33563

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和63年(1988)2月13日

C 23 C 14/34

8520-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称

スパツタリング用P t – N i 合金ターゲットの製造方法

頤 昭61-174945 ②特

願 昭61(1986)7月25日

砂発 明 者

神奈川県伊勢原市鈴川26番地 田中貴金属工業株式会社伊

勢原工場内

田中貴金属工業株式会 ①出 願 人

東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番6号

社

#### 1. 発明の名称

スパッタリング用PL-Ni合金ターゲットの 製造方法。

## 2. 特許請求の範囲

Pt-Ni合金を溶解し、これを熱容量の大き な鋳造鋳型又は水冷鋳型にて鋳造し、鋳型の温度 上昇を抑えてPι-Ni合金インゴットを作り、 然る後所要の形状に塑性加工することを特徴とす るスパッタリング用Pt-Ni合金ターゲットの 型造方法。

# 3. 発明の詳細な説明

### (産業上の利用分野)

本発明は、スパッタリング用Pt-NL合金タ ーゲットの製造方法に関する。

## (従来の技術)

PI-NI合金は、非常に硬く、脆い材料であ る為、従来、半導体用スパッタリングターゲット 材料として使用するものは、PtーNi合金又は P t 粉末とNi粉末を使用した粉末冶金法による

焼結材料で作られていた。

# (発明が解決しようとする問題点)

然し乍ら、前記焼箱材料では緻密度が 100%の ものは作りにくい為、材料中に吸蔵する不能ガス が問題となる。その場合、材料の純度の低下のみ ならず、スパッタリング中の異常放電などの現象 が起こり、形成される腹の特性に多大な影響を与 えていた。

その為、吸蔵する不純ガスの少ない真空溶解及 び塑性加工によるPt-Ni合金ターゲットが要 求されていた。

ところでPt-Nl合金は、Ni量の増加に伴 い硬さが大きく変化し、第7図に示す如く30mt% 付近で最大となる。Pt-NI合金で15~40mt% のNiを含む合金の溶褐を鋳型に鋳造すると、鋳 型の温度上昇により結晶粒が粗大化し(特に湯口 付近)、疏い材料となる為、塑性加工を行うと粒 界割れが発生し、しかも熱処理時ヒートクラック 等が発生し、従ってPt-Ni合金ターゲットを 作ることができなかった。

#### 特開昭63-33563(2)

(発明の目的)

本発明は、上記問題点を解決すべくなされたものであり、塑性加工時粒界剤れを抑止でき、しかも熱処理時ヒートクラック等の発生を防止できるスパッタリング用Pt-Ni合金ターゲットの製造方法を提供することを目的とするものである。(問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するための本発明のスパッタリング用Pt-Ni合金ターゲットの製造方法は、Pt-Ni合金を溶解し、これを熱容量の大きな誘造規型又は水冷線型にて鋳造し、鋳型の温度上昇を抑えてPt-Ni合金インゴットを作り、然る後所要の形状に塑性加工することを特徴とするものである。

#### (作用)

上記の如く本発明の製造方法では、溶解した P t - N i 合金を熱容量の大きな鋳造鋳型又は水冷 誘型にて鋳造し、鋳型の温度上昇を即えて P t -N i 合金インゴットを作るので、この作られた P t - N i 合金インゴットの粘晶粒は均一化され且 つ微細化されている。従って、塑性加工での粒界 割れの発生が防止され、Pt-Ni合金インゴットを強加工することができ、熱処理時のヒートクラックの発生も防止することができる。

#### (実施例)

本発明のスパッタリング用Pt-Ni合金ターゲットの製造方法の一実施例を従来例と共に説明する。

ものである.

また的記インゴット 2 を加工率65%で厚さ17.0 mm から 6.0 mm まで圧延加工した処、中心部まで完全に塑性変形していた。これを N : - H : 雰囲気中で 800 C、40分間熱処理した後、水中急冷したがヒートクラックの発生は無かった。

次に従来例について説明する。PtーN 1 32.9 %合金を溶解し、これを第 5 図に示すす法の二分 別の C u 詩型 3 に 講型 3 の温度上昇を抑えずに第 6 図に示す PtーN i 32.9 %合金の抑えずに第 6 図に示す PtーN i 32.9 %合金の抑ン オット 4 を作った。このインゴット 4 は一の破りかが結晶 位のでで、したように特に傷口付近の部分が結晶 位の 和大化が見られた。然してこのインゴット 4 をのの 大化が見られた。 長さ 200 mm、厚さ 8.0 mの アレートに成形した処、 粒界割れが極めて 2 のかった。 尚、 前記録型 3 の件積はインゴット 2 の体積の 3.2 倍で、 鋳型 3 の無容量は小さいものである。

また前記インゴット 4 を加工率30%で厚さ17m から12mまで圧延加工した処、厚さ方向の中間部 の塑性変形は小さかった。これをNェーHェ雰囲気中で 800で、40分間熱処理した後、水中急冷した処ヒートクラックが奢しく発生した。

尚、本発明の製造方法で使用する熱容量の大きな鋳型1の変形例としては第3図aに示す如くる 口付近のポリュームを大きくした鋳型5や第3図 bに示す如く下端より上端に向かって次第に太く なるようにテーパを付した鋳型6がある。また熱容量の大きな鋳型の代わりに、第4図aに示す如

特開昭63-33563(3)

より作られたインゴットの断面マクロ組織を示す 図、第7図はPι-Ni合金の硬さを示すグラフ である。

出願人 田中貴金属工聚株式会社

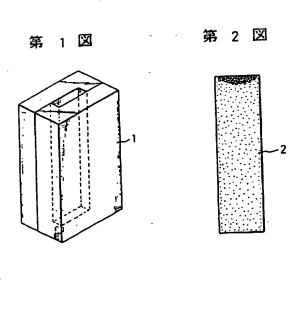
く上部外面に波形の水冷費 7、 7 ′ を配管した水 冷鋳型 8 や第 4 図 b に示す如く上部に上下に平行 な折り返し水冷費 9、 9 ′ を挿通配管した水冷鋳 型10を用いても良いものである。

#### (発明の効果)

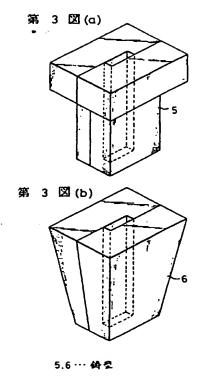
以上の説明で判るように本発明のスパッタリング用Pt-Ni合金ターゲットの製造方法によれば、結晶粒の均一微細なインゴットを鋳造できて、塑性加工時粒界割れを抑止でき、しかも熱処理時とートクラック等の発生の無い品質の良好なPt-Ni合金ターゲットが得られるという効果がまる

### 4、図面の簡単な説明

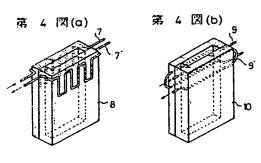
第1図は本発明の製造方法で用いた熱容量の大きな誘型を示す斜視図、第2図は第1図の鋳型により作られたインゴットの断面マクル組織を示す図、第3図a、bは夫々熱容量の大きな鋳型の変形例を示す斜視図、第4図a、bは夫々水冷鋳型の例を示す斜視図、第5図は従来の製造方法で用いた鋳型を示す斜視図、第6図は第5図の鋳型に



1… 鋳型 2… インゴット



# 特開昭63-33563(4)



8,10…水冷鲜型

